MICROCRE 研润光机

ZMP-3000 金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 ZMP-3000 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ZMP-3000智能金相磨抛机采用8寸彩色触摸屏PLC控制，实现真正的一键式研磨抛光。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	ZMP-3000
机体形式	台式三盘
磨抛形式	智能一键式，研磨及抛光过程自动切换
加压方式	气动（单点+中心）|
单点压力	（1-72N）×8 |
控制方式	彩色触摸屏，PLC控制
操作方式	智能一键式（中途无需人为操作）

参数项目	原站列示数值或说明
转速调节	智能无极调速（50-1500转/分钟）
磨抛方式	智能/自动/手动
磨样参数	智能存储，最多可存储100种磨抛方案
压力加载	自动加载，智能切换
磨料添加	智能程控式自动添加
加料间隔	智能设定，最小加料间隔0.1S
喷料时间	智能设定，最小喷料时间0.1S
磨头位移	自动研磨及抛光位移定位
磨样冷却	自动

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZMP-3000.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。